. Untitled

PAT-NÓ: ·

JP02001101612A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2001101612 A

TITLE:

MAGNETIC HEAD AND MAGNETIC RECORDER

**PUBN-DATE:** 

April 13, 2001

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME TATEYAMA, KOICHI YODA, HIROAKI OHINATA, YUSUKE

**COUNTRY** N/A N/A N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME TOSHIBA CORP **COUNTRY** N/A

APPL-NO:

JP11278491

APPL-DATE:

September 30, 1999

INT-CL (IPC): G11B005/127, G11B005/187, G11B005/31

#### **ABSTRACT:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel magnetic head and a magnetic recorder capable of realizing the enhancement of high resolution, narrow track and high efficiency at the time of recording operation in the magnetic head for the perpendicular magnetic recording.

SOLUTION: By steepening the distribution of magnetic field intensity at the trailing side, which is discharged from the magnetic head, the transit area of the recording bit is reduced and the recording resolution is improved. To put it concretely, when an auxiliary magnetic pole, a main magnetic pole and a magnetic yoke are arranged in this sequence from the reading side, the bit size in the longitudinal direction of recording track is reduced, and the recording density is increased.

COPYRIGHT: (C)2001, JPO

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-101612 (P2001-101612A)

(43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

(51) Int.Cl.'		<b>識別記号</b>	FΙ		Ť	-7]-ド(参考)
G11B	5/127		G11B	5/127	В	5 D O 3 3
					M	5 D O 9 3
	5/187			5/187	В	5 D 1 1 1
	5/31			5/31	Α	

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特顧平11-278491	(71) 出顧人 000003078 株式会社東芝
(22)出顧日	平成11年9月30日(1999.9.30)	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(=) May H		(72)発明者 館 山 公 一 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会 社東芝川崎事業所内
		(72)発明者 與 田 博 明 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 株式会 社東芝川崎事業所内
		(74)代理人 100064285 弁理士 佐藤 一雄 (外3名)

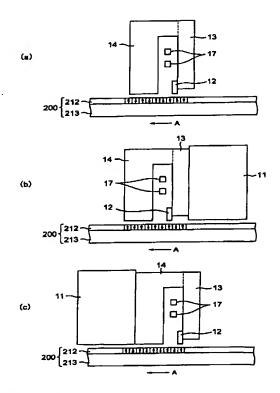
## 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 磁気ヘッド及び磁気記録装置

## (57)【要約】

【課題】 垂直磁気記録用の磁気ヘッドにおいて、記録時における高分解能化、狭トラック化、高効率化を実現することができる新規な磁気ヘッド及び磁気記録装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 磁気ヘッドから放出される磁界強度の分布をトレーリング側において急峻にすると、記録ビットの遷移領域を縮小させ、記録分解能を向上させることができる。具体的には、リーディング側から、補助磁極、主磁極、磁気ヨークの順に配置すると記録トラック長手方向のビットサイズを縮小させ、記録密度を上げることができる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】垂直磁気記録媒体に磁化情報を記録する磁 気ヘッドであって、

前記垂直磁気記録媒体に前記磁化情報を書き込む主磁極 を備え、

前記磁化情報を書き込む記録磁界の前記垂直磁気記録媒 体面における強度分布が、前記垂直磁気記録媒体との相 対的な移動方向におけるリーディング側よりもトレーリ ング側において急峻にされたことを特徴とする磁気へッ ۲.

【請求項2】前記主磁極と磁気的に結合された磁気ヨー クと、

前記主磁極と前記磁気ヨークとにより形成される磁気回 路と差交する記録コイルと、

をさらに備え、

前記主磁極は、前記垂直磁気記録媒体との前記相対的な 移動方向において前記磁気ヨークよりもリーディング側 に設けられたことを特徴とする請求項1記載の磁気ヘッ ۴.

【請求項3】前記垂直磁気記録媒体からみて前記主磁極 20 よりも後退して設けられ前記主磁極と磁気的に結合する 補助磁極をさらに備え、

前記補助磁極は、前記垂直磁気記録媒体との前記相対的 な移動方向において前記主磁極よりもリーディング側に 設けられたことを特徴とする請求項1または2に記載の 磁気ヘッド。

【請求項4】前記相対的な移動方向に対して垂直な方向 における前記主磁極の幅は、前記補助磁極との結合部に おけるよりも前記垂直磁気記録媒体に接近した先端部に おいて狭くされたことを特徴とする請求項3記載の磁気 30 ヘッド。

【請求項5】前記主磁極は、互いに異なる材料により形 成された少なくとも2層の薄膜を積層した積層膜により 構成されたことを特徴とする請求項1~4のいずれか1 つに記載の磁気ヘッド。

【請求項6】前記相対的な移動方向において前記磁気ヨ ークよりもトレーリング側に設けられた磁界検出素子 と、

前記相対的な移動方向において前記磁界検出素子よりも トレーリング側に設けられた磁気シールドと、

をさらに備え、

前記磁界検出素子により、前記垂直磁気記録媒体に記録 された前記磁化情報を検出可能とした請求項2~5のい ずれか1つに記載の磁気ヘッド。

【請求項7】請求項1~6のいずれかに記載の磁気へッ ドを備え、垂直磁気記録媒体に対して磁化情報を記録す ることを特徴とする磁気記録装置。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

用いられる薄膜磁気ヘッド及び読み取り用の磁気抵抗効 果素子と積層して構成された複合型薄膜磁気ヘッドに関 する。

#### [0002]

【従来の技術】ハードディスク・ドライブなどの磁気記 録再生装置は、高密度化が急速に進み、面記録密度が1 OGbpsi (ギガビット/(インチ)²)以上のシス テムが実用化されつつある。しかし、従来の面内記録方 式(長手記録方式)を用いてこの記録密度を達成しよう 10 とすると、磁気的に記録したデータが熱の影響で消えて しまう、いわゆる熱擾乱問題が顕在化する可能性が高 い。この点で、垂直記録方式が有利であると考えられ る。

【0003】媒体の熱擾乱に対する耐性は、単位体積あ たりの磁化エネルギーKuと粒子の体積Vとの積に比例 する。面内記録方式において線記録密度を上げるために は、磁化した媒体の反磁界を下げるために媒体の膜厚を 薄くする必要がある。すると体積Vが小さくなり、熱擾 乱耐性が低下する。これを避けるためにKuを上げてい くのだが、すると抗磁力が大きくなり記録が困難とな る。

【0004】一方、垂直記録方式の場合は、磁化方向が 媒体の膜厚方向であるため、媒体の膜厚を薄くする必要 がなく、比較的小さいKuでも熱擾乱耐性が良好であ り、より高密度化を達成しやすい。

【0005】図13は、従来の垂直記録用の磁気ヘッド の断面構造を表す概念図である。すなわち、同図は、記 録用磁気ヘッド100が媒体200上に配置された状態 を表す。

【0006】垂直磁気記録方式においては、媒体200 として、垂直記録層212と軟磁性層213とを積層し た2層構造の媒体が用いられる。

【0007】記録用磁気ヘッド100は、基板(スライ **ダ)101の上に、磁気ヨーク104と補助磁極103** とが積層された構成を有する。さらに、補助磁極103 の先端には主磁極102が突出して設けられている。主 磁極102、補助磁極103、磁気ヨーク104および 軟磁性膜213によってリング状の磁気回路が形成さ れ、この磁気回路と差交するように、記録コイル107 40 が設けられている。

【0008】記録に際しては、磁気ヘッド100と媒体 200とは相対的に移動する。図13においては、その 方向を矢印Aにより表した。そして、記録コイル107 により発生された磁気は、磁気回路に沿って主磁極10 2の先端において集中され、垂直記録層212に所定の 磁化情報を書き込む。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】垂直磁気記録方式は高 記録密度における使用が期待される方式であり、これに 【発明の属する技術分野】本発明は主に垂直磁気記録に 50 対応するために、磁気ヘッドに対しては、高分解能化、

08/22/2005, EAST Version: 2.0.1.4

狭トラック化、高効率化などの特性が要求されている。 しかし、これまで垂直磁気記録に使用する単磁極型ヘッ ドにおいて高分解能化を達成するためのヘッド構造は見・ いだされていない。

【0010】本発明者は、図13に例示したような従来 の磁気ヘッドについて独自の検討を行った結果、媒体2 00に磁化情報を書き込む主磁極102と磁気ヨーク1 04との位置関係が極めて重要であり、従来の磁気ヘッ ドは、この点で大きな問題を有することを知得するに至 った。

【0011】本発明は、かかる課題の認識に基づいてな されたものである。すなわち、その目的は、垂直磁気記 録用の磁気ヘッドにおいて、記録時における高分解能 化、狭トラック化、高効率化を実現することができる新 規な磁気ヘッド及び磁気記録装置を提供することにあ る。

## [0012]

【課題を解決するための手段】本発明者は、独自の検討 の結果、記録トラック長手方向の記録分解能を上げるた めには、磁気ヘッドから放出される磁界強度の分布をト 20 レーリング側において急峻にすることが重要であること を知得した。つまり、トレーリング側の磁界傾度を急峻 にすると、記録ビットの遷移領域を縮小させ、記録分解 能を向上させることができる。

【0013】すなわち、本発明の磁気ヘッドは、垂直磁 気記録媒体に磁化情報を記録する磁気ヘッドであって、 前記垂直磁気記録媒体に前記磁化情報を書き込む主磁極 を備え、前記磁化情報を書き込むために放出される記録 磁界の前記垂直磁気記録媒体面における強度分布が、前 記垂直磁気記録媒体との相対的な移動方向におけるリー 30 ディング側よりもトレーリング側において急峻にされた ことを特徴とする。

【0014】そして、このような磁気分布を実現する磁 気ヘッドの具体的な構成としては、前記主磁極と磁気的 に結合された磁気ヨークと、前記主磁極と前記磁気ヨー クとにより形成される磁気回路と差交する記録コイル と、をさらに備え、前記主磁極は、前記垂直磁気記録媒 体との前記相対的な移動方向において前記磁気ヨークよ りもリーディング側に設けたものを挙げることができ

【0015】主磁極が磁気ヨークよりもリーディング側 に位置することで、主磁極の磁気ヨーク側のエッジでの 磁界傾度が大きくなり、記録ビットの転移を決めるトレ ーリングエッジでの磁界傾度を大して、記録における高 分解能化を実現することができる。

【0016】また、他の具体的な構成として、前記垂直 記録媒体からみて前記主磁極よりも後退して設けられ前 記主磁極と磁気的に結合する補助磁極をさらに備え、前 記補助磁極は、前記垂直磁気記録媒体との前記相対的な 移動方向において前記主磁極よりもリーディング側に設 50 表す説明図である。すなわち、同図(a)は、ヘッドの

けたものを挙げることができる。

【0017】補助磁極を主磁極よりもリーディング側に 配置することにより、主磁極のトレーリング側のエッジ での磁界傾度を大きくすることができる。従って、記録 ビットの転移を決めるトレーリングエッジでの磁界傾度 を大きくして記録における高分解能化を実現することが できる。

【0018】さらに、前記相対的な移動方向に対して垂 直な方向における前記主磁極の幅は、前記補助磁極との 10 結合部におけるよりも前記垂直磁気記録媒体に接近した 先端部において狭くすると、記録トラックの幅方向を縮 小した場合においても先端部に磁束を収束させることが できるため、記録磁界密度を下げずにトラック密度を上 げることができる。

【0019】また、前記主磁極は、互いに異なる材料に より形成された少なくとも2層の薄膜を積層した積層膜 により構成されたものとすれば、記録磁界強度及び磁界 傾度を大きくすることができる。

【0020】具体的には、リーディング側の下地層に軟 磁気特性の高い材料を用い、トレーリング側の上地層に 高飽和磁化の材料を用いることで、高飽和磁化を持つ上 地層の軟磁気特性を改善させることができ、同時に、主 磁極のトレーリング側に相当する部分に高飽和磁化の層 を配置できるために、記録磁界強度及び磁界傾度を大き くすることができる。

【〇〇21】また、主磁極を構成する積層膜として、パ ーマロイのような磁性材料の層と、SiOxのような絶 縁性の層とを用いる場合には、磁性材料の層と絶縁性の 層とを交互に複数周期積層させた多層構造とすることに より、補助磁極などとの磁気的なカップリングを確保し つつ電気抵抗を高くすることができ、高周波での渦電流 利損失の影響を減らすことができる。

【0022】一方、前記相対的な移動方向において前記 磁気ヨークよりもトレーリング側に設けられた磁界検出 素子と、前記相対的な移動方向において前記磁界検出素 子よりもトレーリング側に設けられた磁気シールドと、 をさらに備え、前記磁界検出素子により、前記垂直磁気 記録媒体に記録された前記磁化情報を検出可能とすれ ば、記録再生一体型の複合磁気ヘッドを実現することが 40 できる。

【0023】また、本発明の磁気記録装置は、前述した 本発明のいずれかの磁気ヘッドを備え、垂直磁気記録媒 体に対して磁化情報を記録することを特徴とし、従来よ りも高記録密度で安定した磁気記録及び再生が可能とな

## [0024]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ本発明の 実施の形態について説明する。

【0025】図1は、本発明による磁気ヘッドの構成を

構成を概念的に表す説明図であり、同図(b)及び (c)は、その具体例を表す説明図である。

【0026】まず、同図(a)に表した概念図は、「薄膜単磁極型」の磁気ヘッド10が媒体200上に配置された状態を表す。

【0027】媒体200は、垂直記録層212と軟磁性層213とを積層した2層構造を有する。そして、本発明の磁気ヘッド10は、補助磁極13と磁気ヨーク14とが磁気的に結合され、さらに、補助磁極13の先端に主磁極12が突出して設けられている。すなわち、主磁12、補助磁極13、磁気ヨーク14及び軟磁性層213からなる磁気回路が形成され、この磁気回路と差交するように記録コイル17が設けられている。そして、記録コイル17により発生された磁気は、磁気回路に沿って主磁極12の先端において集中され、垂直記録層212に所定の磁化情報を書き込む。

【0028】記録に際しては、磁気ヘッド10と媒体200とは相対的に移動する。同図においては、媒体の相対的な移動方向を、矢印Aにより表した。本発明の磁気ヘッドのひとつの特徴は、媒体に磁化情報を書き込む主20磁極12が、移動方向に対してリーディング側(移動方向に対して前方側)に設けられ、磁気ヨーク14が移動方向に対してトレーリング側(移動方向に対して後方側)に設けられている点にある。この理由については、後に詳述する。

【0029】図1(b)は、本発明の磁気ヘッドの第1の具体例を表す概念図である。すなわち、図1(a)に表した磁気ヘッド10の各構成要素は、基板11の上に設けられている。但し、本具体例においては、基板11は、リーディング側に設けられている。

【0030】一方、図1(c)に表した第2の具体例においては、基板11は、トレーリング側に設けられている。但し、この場合においても、主磁極12は、磁気ヨーク14と比較して進行方向前方すなわちリーディング側に設けられている。

【0031】本発明者は、垂直磁気記録方式においてトラックの長手方向すなわち線記録方向の記録分解能が決定されるメカニズムを独自に検討した結果、図1に例示した新規な構成を発明するに至った。ここでは、まず、垂直磁気記録方式において記録分解能が決定されるメカ 40 ニズムについて説明する。

【0032】図2は、垂直記録に用いる主磁極の発生磁界分布を簡略化して表した概念図である。すなわち、媒体の垂直記録層212の上に主磁極12が設けられている。

【0033】主磁極12から矢印Mで表したように磁界が印加され、記録周波数での媒体保持力Hc0を越えた部分において垂直記録層212の磁化が反転され矢印Sで表したように磁化情報が記録される。

【0034】ここで、図1に例示したような補助磁極1 50 発生する補助磁極13が配置されているからである。ま

3や磁気ヨーク14による影響を考慮せずに、主磁極12のみを想定した場合には、主磁極12により発生される磁界のうちで、垂直記録層212の位置における垂直方向成分の磁界強度分布を簡略化し図示すると図2の下方のグラフ図が得られる。すなわち、主磁極12は、その中心軸に対して略左右対称の強度分布を有する磁界を発生する。

【0035】しかしながら、この強度分布は、主磁極12が「単磁極ヘッド」であると近似した場合のものである。すなわち、実際の磁気ヘッドの場合には、主磁極12の周囲に、補助磁極や磁気ヨークなどが設けられる。 従って、これらの各要素の形状や位置関係に応じて、磁界強度分布は変化する。

【0036】一方、図2に例示した磁界強度分布は、主磁極12に対して固定されたものを表したに過ぎない。 つまり、実際の記録動作中は記録媒体が回転し、ヘッド 12と垂直記録層212とは相対運動を行う。

【0037】図3は、実際の記録動作を概念的に表した説明図である。まず、同図(a)に表したように、時刻t=0において下向きの磁界による記録を開始する。そして同図(b)に表したように、時刻t=t1まで記録した後、同図(c)に表したように、時刻t=t2において磁界を反転し、上向きの記録を行う場合を想定する。

【0038】このとき記録層12に形成される「記録ビット」の転移は、いずれも主磁極12のトレーリング側(進行方向に対して後方側)のエッジにおいて磁界強度 H=Hc0(媒体保磁力)となる位置で決まることがわかる。このH=Hc0近傍の磁界が加わった領域は磁化 30 転移における「遷移領域」となり、この「遷移領域」幅が広くなると分解能は低下する。つまり、H=Hc0近傍での磁界傾度(磁界の変化率)が大きいほど記録分解能を上げられることになる。したがって、主磁極12のトレーリング側の磁界傾度を大きくすることが、記録分解能を向上するための条件となる。

【0039】次に、補助磁極や磁気ヨークによる影響を 考慮した場合に磁気ヘッドから発生される磁界について 説明する。

【0040】図4は、本発明による磁気へッドの発生磁界のうちで、記録層の位置における垂直方向成分の分布を電磁界解析によって計算した結果を表す概念図である。強度分布のグラフ図を見ると、発生磁界のピークをほぼ主磁極12の中心付近にあるが、その分布は非対称である。例えば、H=Hc0近傍での磁界傾度に注目すると、磁気ヨーク14側(グラフ中に符号Aで示した部分)の傾きの方が、基板11側(グラフ中に符号Bで示した部分)の傾きよりも大きく急峻になることがわかる。基板11側において磁界傾度が緩やかになる理由は、主磁極12の基板11側には、同方向の磁界成分を発生する補助磁板13が配置されているからである。ま

た、磁気ヨーク14側において磁界傾度が急峻になる理由は、磁気ヨーク14から反対方向の磁界成分が放出され、主磁極12の磁界がこれにひきずられるからである。

【0041】本発明の磁気ヘッドの大きな特徴のひとつは、この急峻な磁界傾度をトレーリング側に配置することによって、記録密度を向上させる点にある。つまり、本発明の磁気ヘッドは、発生する磁界強度分布が、垂直記録媒体との相対的な移動方向におけるリーディング側よりもトレーリング側において急峻であるような構成を 10 有する。

【0042】このような磁界強度分布を実現する具体例のひとつが、図1及び図4に例示した構成である。すなわち、同図に例示した磁気ヘッドにおいては、主磁極12がリーディング側で、磁気ヨーク14側がトレーリング側に配置されている。このようにすれば、主磁極12により発生する磁界強度のトレーリング側の磁界傾度を大きくすることができ、高記録分解能化を実現することができる。

【0043】さらに、主磁極12と補助磁極13との位 20 置関係に注目すると、補助磁極13は、主磁極12よりもリーディング側に配置することが望ましい。これは、前述したように、補助磁極13は主磁極12と同方向の磁界成分を発生するために主磁極12の磁界傾度を緩やかにする傾向があるからである。

【0044】本発明によれば、従来と比較して記録トラック長手方向の線記録密度を大幅に上げることが可能である。

【0045】次に、本発明による磁気ヘッドの作製方法 について説明する。

【0046】図5は、本発明の薄膜単磁極型磁気ヘッドの製造手順を表す概略工程断面図である。

【0047】まず、同図(a)に表したように、基板11の上に補助磁極13となる薄膜層を形成する。さらに、媒体対向面Sとなる位置よりも後退(リセス)するようにイオンミリング等によってパターニングして補助磁極13を形成する。そして、エッチングした部分にSiOx、A1Ox等の絶縁層15を成膜し、上面が補助磁極13と同一レベルになるように平坦化を行う。次に、主磁極12となる薄膜層を堆積しパターニングすることにより、媒体対向面Sまで突出した主磁極12を形成する。

【0048】次に、図5(b)に表したように、絶縁層16を成膜し、その上に記録コイル17を形成する。【0049】次に、図5(c)に表したように、SiOx等の絶縁層18を成膜、平坦化する。そして、補助磁極13に至る開口Hを設けた後に、磁気ヨーク14を形成する。ここで、コイル17と磁気ヨーク14とを絶縁する絶縁層18の材料としては、絶縁性のレジスト等の有機物を用いることも可能である。

【0050】以上説明したような工程によれば、基板11側に主磁極12が設けられ、それに対向して磁気ヨーク14が設けられた構造を形成することができる。さらに、主磁極12を媒体対向面Sまで突出させ、補助磁極13と磁気ヨーク14は媒体対向面Sから後退(リセス)するようにパターニングすることができる。磁気ヨーク14を後退させることにより、磁気ヨーク14から発生する主磁極12と反対向きの磁界を弱め、記録状態

(0051)以上説明したように、主磁極12とその他の構成要素との配置関係をヘッドの移動方向に対して独特の関係とすることにより、記録トラック方向の線記録密度を改善することができる。

の乱れを防ぐことができる。

【0052】(第2の実施の形態)次に、本発明の第2の実施の形態として、主磁極12の平面形状を改良することにより、記録トラック密度をさらに向上させることができる記録ヘッドについて説明する。

【0053】図6は、本実施形態にかかる磁気ヘッドの 主磁極12を例示する概略斜視図である。同図(a)、 (b) においては、下方が媒体対向面に対応する。主磁 極12A、12Bのいずれにおいても、先端部すなわち 媒体対向面側の幅w1に対して、反対側の幅w2が広い 形状が与えられている。このような形状の主磁極12 A、12Bは、図5(a)に表した工程において、主磁 極のパターニングを行う際のマスク形状を変更するだけ で、同様に作製することができる。媒体対向面側の幅W 1は、媒体に記録するトラック幅を決めるため、狭トラ ック時にはこれを広くすることが出来ないが、記録磁界 強度および磁界傾度を上げるためには主磁極12の先端 30 部を十分飽和させる必要がある。したがって、幅w2の ように後方に広い幅の部分を設けることによって、後方 で飽和させることなく磁束を先端まで持ってくることが 可能となる。

【0054】図7は、本実施形態にかかる磁気ヘッドの主磁極12と補助磁極13との配置関係を表す概略斜視図である。すなわち、同図は、図6(a)(b)に表した主磁極12をそれぞれ補助磁極13に接合した状態を表す。主磁極12が幅w2の幅広の部分で補助磁極13と接合されるため、この接合部近傍での磁束の集中に対して、磁気飽和を避けることができ、主磁極12の先端により多くの磁束を供給することができる。

【0055】(第3の実施の形態)次に、本発明の第3の実施の形態として、主磁極12の断面構造を改良することにより、線記録密度をさらに向上させることができる記録ヘッドについて説明する。

【0056】図8は、本実施形態にかかる磁気ヘッドの主磁極部を表す概念斜視図である。すなわち、補助磁極13の上に主磁極12Cが設けられている。そして、主磁極12Cは、軟磁気特性の高い材料からなる下地層2501と飽和磁化の高い材料からなる上地層22との積層構

08/22/2005, EAST Version: 2.0.1.4

造を有する。下地層21の材料としては、例えばCoFeRE (コバルトと鉄と希土類元素との合金)を用いることができる。また、上地層22の材料としては、例えばパーマロイを用いることができる。

【0057】このように下地層21に軟磁気特性の高い材料を用い、上地層22に高飽和磁化の材料を用いることで、高飽和磁化を持つ上地層22の軟磁気特性を改善させることができる。同時に、主磁極12のトレーリング側に相当する部分に高飽和磁化の層22を配置できるために、記録磁界強度及び磁界傾度を大きくすることが 10できる。

【0058】一方、主磁極を構成する積層膜として、SiOxのような絶縁性の層と、パーマロイのような磁性材料の層とを組み合わせることも可能である。この場合には例えば、絶縁性の層と磁性材料の層とを交互に積層した多層膜とすることにより、補助磁極との磁気的なカップリングを確保しつつ電気抵抗を大きくすることができる。電気抵抗を大きくすることにより、高周波での渦電流利損失の影響を減らすことができる。このような積層構造は、例えば、各薄膜層の層厚を数ナノメータ程度 20とし、数層乃至数10層程度を交互に積層させることにより形成できる。

【0059】なお、図8においては、主磁極12の平面 形状が略長方形の場合を例示したが、本発明は、これに 限定されず、例えば、本発明の第2実施形態として図6 乃至図7に例示したように、先端において幅が狭くなる ような形状を与えても良いことはいうまでもない。

【0060】(第4の実施の形態)次に、本発明の第4の実施の形態として、本発明の記録用磁気ヘッドを再生用磁気ヘッドと組み合わせた具体例について説明する。【0061】図9は、本実施形態にかかる複合磁気ヘッドの断面構造を表す概念図である。同図については、図1~図8に関して前述したものと同一の部分には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

【0062】本実施形態の複合磁気ヘッド30は、第1 実施形態に関して前述した記録用磁気ヘッドに対応する 記録部30Aと、媒体に記録された磁化情報を読み出す 再生部30Bとを有する。記録部30Aと再生部30B は、磁気ヨーク14を共有している。そして、再生部3 OBにおいては、磁気ヨーク14から所定の磁気ギャッ・40 プ31を介して磁界検出素子32が設けられ、さらにこ れに並列して磁気シールド34が設けられている。磁界 検出素子32は、垂直記録層212に保持されている磁 化情報を検出し、電気信号などに変換して出力する。そ の具体例としては、例えば、GMR (giant magnetores istive) 素子やTMR (tunneling magnetoresistive) 素子などの磁気抵抗効果素子を用いると高感度の再生を 実現することができる。磁気シールド34は、図示しな い媒体の再生すべき記録ビットの周囲からの漏洩磁界を 吸収することにより、再生分解能を上げる作用を有す

る。

【0063】本実施形態においては、磁気ヨーク14も再生部30Bの磁気シールドとして作用する。つまり、磁界検出素子32は、磁気ヨーク14と磁気シールド34とによって、トラック方向の両側がシールドされ、トラック長手方向の再生分解能を高くすることができる。【0064】図9に例示したような複合磁気ヘッドを形成するには、図5(a)~(c)に関して前述した形成工程に引き続いて、磁気ヨーク14の上に磁気ギャップ31を介して磁界検出素子32及び磁気シールド34を形成すれば良い。

10

【0065】本実施形態の構成によると、記録部30Aの上部が幅広い磁気ヨーク14となり、これを再生部30Bの下部シールドと兼ねることができ、構成が簡略化するとともに製造も容易となる。また、再生部30Bを後から作製するため、主磁極12のために高い熱処理温度が必要な材料を用いても、磁界検出素子32などの再生部30Bの各要素に影響を与えることがなく、材料選択の幅を広げることが可能となる。

【0066】(第5の実施の形態)次に、本発明の第5の実施の形態として、本発明の磁気記録装置について説明する。第1乃至第4実施形態に関して説明した本発明の磁気ヘッドは、例えば、記録再生一体型の磁気ヘッドアセンブリに組み込まれ、磁気記録装置に搭載することができる。

【0067】図10は、このような磁気記録装置の概略 構成を例示する要部斜視図である。すなわち、本発明の 磁気記録再生装置150は、ロータリーアクチュエータ を用いた形式の装置である。同図において、垂直記録用 磁気ディスク200は、スピンドル152に装着され、 図示しない駆動装置制御部からの制御信号に応答する図 示しないモータにより矢印Aの方向に回転する。磁気ディスク200に格納する情報の記録再生を行うヘッドス ライダ153は、薄膜状のサスペンション154の先端 に取り付けられている。ここで、ヘッドスライダ153 は、例えば、前述したいずれかの実施の形態にかかる磁 気ヘッドをその先端付近に搭載している。

【0068】磁気ディスク200が回転すると、ヘッドスライダ153の媒体対向面(ABS)は磁気ディスク200の表面から所定の浮上量をもって保持される。

【0069】サスペンション154は、図示しない駆動コイルを保持するボビン部などを有するアクチュエータアーム155の一端に接続されている。アクチュエータアーム155の他端には、リニアモータの一種であるボイスコイルモータ156が設けられている。ボイスコイルモータ156は、アクチュエータアーム155のボビン部に巻き上げられた図示しない駆動コイルと、このコイルを挟み込むように対向して配置された永久磁石および対向ヨークからなる磁気回路とから構成される。

50 【0070】アクチュエータアーム155は、固定軸1

57の上下2箇所に設けられた図示しないボールベアリングによって保持され、ボイスコイルモータ156により回転摺動が自在にできるようになっている。

1 1

【0071】図11は、アクチュエータアーム155から先の磁気ヘッドアセンブリをディスク側から眺めた拡大斜視図である。すなわち、磁気ヘッドアッセンブリ160は、例えば駆動コイルを保持するボビン部などを有するアクチュエータアーム151を有し、アクチュエータアーム155の一端にはサスペンション154が接続されている。

【0072】サスペンション154の先端には、上述した実施形態の記録用または再生用磁気ヘッドを具備するヘッドスライダ153が取り付けられている。サスペンション154は信号の書き込みおよび読み取り用のリード線164を有し、このリード線164とヘッドスライダ153に組み込まれた磁気ヘッドの各電極とが電気的に接続されている。図中165は磁気ヘッドアッセンブリ160の電極パッドである。

【0073】ここで、ヘッドスライダ153の媒体対向面(ABS)と磁気ディスク200の表面との間には、所定の浮上量が設定されている。

【0074】図12(a)は、浮上量が所定の正の値の場合のヘッドスライダ153と磁気ディスク200との関係を表す概念図である。同図に例示したように、通常、多くの磁気記録装置においては、磁気ヘッド10を搭載したスライダ153は、磁気ディスク200の表面から所定の距離だけ浮上した状態で動作する。本発明においては、このような「浮上走行型」の磁気記録装置においても、従来よりも高感度で低ノイズの記録・読み取りを行うことができる。すなわち、第1及び第3実施形りを行うことができる。すなわち、第1及び第3実施形の態にかかる磁気ヘッドを採用することにより、主磁極を磁気ヨークと比較してリーディング側に配置し、線記録密度を向上させることができる。また、第2実施形態にかかる磁気ヘッドの特徴も採用すれば、トラック幅を縮小し、トラック密度も向上することができる。

【0075】その結果として、高密度、高感度且つ低ノイズで磁気ディスク200に信号を記録し、且つ信号磁束を再生することもできる。つまり、高密度化と高出力と高感度化が実現し、熱攪乱を抑制しつつ記録密度を高くすることができる。

【0076】一方、記録密度がさらに上がると、浮上高を低下させて、より磁気ディスク200に近いところを滑空させて情報を読み取る必要が生ずる。例えば、1インチ平方あたり30G(ギガ)ビット程度の記録密度を得るためには、もはや、浮上にしていることによるスペーシングロスが大きくなり過ぎ、極低浮上によるヘッド10と磁気ディスク200とのクラッシュの問題も無視できなくなる。

【0077】そのため、磁気ヘッド10と磁気ディスク 200とを逆に積極的に接触させて、走行させる方式も 50 考えられる。

【0078】図12(b)は、このような「接触走行型」のヘッドスライダ153と磁気ディスク200との関係を表す概念図である。本発明の磁気ヘッドにおいても、媒体との接触面にDLC(Diamond-Like-Carbon)潤滑膜などを設けることにより「接触走行型」のスライダに搭載することが可能である。従って、図12(b)に例示したような「接触走行型」の磁気記録再生装置においても、主磁極を磁気ヨークと比較してリーディング側に配置することにより、従来よりもさらに高密度の記録再生を安定して行うことができるようになる。

12

【0079】以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、磁気ヘッドを構成する各要素の材料や形状などに関しては、当業者が選択しうる範囲のすべてを同様に用いて同様の効果を奏し得る。

【0080】また、磁気記録再生装置に関しても、記録のみまたは再生のみを実施するものであっても良く、また、媒体は、ハードディスクには限定されず、その他、フレキシブルディスクや磁気カードなどのあらゆる磁気記録媒体を用いることが可能である。さらに、磁気記録媒体を装置から取り外し可能した、いわゆる「リムーバブル」の形式の装置であっても良い。

#### [0081]

【発明の効果】本発明は以上説明した形態で実施され以下に説明する効果を奏する。

【0082】まず、本発明によれば、磁化情報を書き込むために放出される磁界の強度分布をリーディング側よりもトレーリング側において急峻にすることにより、記録ビットの遷移領域を縮小させ記録分解能を向上することができる。その結果として、熱攪乱の問題を抑制しつつ、高記録密度化を図ることができる。

【0083】さらに、本発明によれば、主磁極と磁気ヨークとの位置関係または、主磁極と補助磁極との位置関係を特定のものとすることにより、上述したような磁界強度分布を簡単に実現し、記録密度を向上させることができる。

【0084】また、本発明によれば、主磁極の幅を先端 部において狭くすることにより、記録トラックの幅方向 を縮小し、トラック密度を上げることができる。

【0085】さらに、本発明によれば、主磁極を積層膜により構成することにより、記録磁界強度及び磁界傾度を大きくすることができ、高飽和磁化を持つ上地層の軟磁気特性を改善させ、高周波での渦電流利損失の影響を減らすこともできる。

【0086】さらに、本発明によれば、磁界検出素子と 磁気シールドを付加するだけで、記録再生一体型の複合 磁気ヘッドを実現することができる。

) 【0087】以上説明したように、本発明によれば、記

録トラック長手方向の記録分解能を上げるとともに記録 トラック幅方向の密度も向上させることができる磁気へ ッド及び磁気記録装置を実現することができ産業上のメ リットは多大である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による磁気ヘッドの構成を表す説明図である。すなわち、同図(a)は、ヘッドの構成を概念的に表す説明図であり、同図(b)及び(c)は、その具体例を表す説明図である。

【図2】垂直記録に用いる主磁極の発生磁界分布を簡略 10 化して表した概念図である。

【図3】媒体を移動させる記録動作を概念的に表した説明図である。

【図4】本発明による磁気ヘッドによる発生磁界のうちで、記録層の位置における垂直方向成分の分布を電磁界解析によって計算した結果を表す概念図である。

【図5】本発明の薄膜単磁極型磁気ヘッドの製造手順を 表す概略工程断面図である。

【図6】本発明の第2実施形態にかかる磁気ヘッドの主磁板12を例示する概略斜視図である。

【図7】本発明の第2実施形態にかかる磁気ヘッドの主磁極12と補助磁極13との配置関係を表す概略斜視図である。

【図8】本発明の第3実施形態にかかる磁気ヘッドの主 磁極部を表す概念斜視図である。

【図9】本発明の第4実施形態にかかる複合磁気ヘッドの断面構造を表す概念図である。

【図10】本発明の磁気記録装置の概略構成を例示する 要部斜視図である。

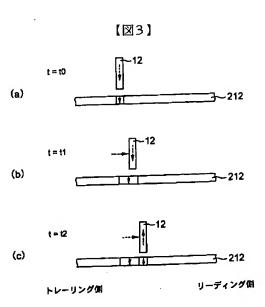
【図11】アクチュエータアーム155から先の磁気へ 30 ッドアセンブリをディスク側から眺めた拡大斜視図である。

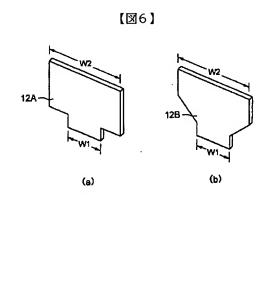
【図12】(a)は、浮上量が所定の正の値の場合のヘッドスライダ153と磁気ディスク200との関係を表す概念図であり、(b)は、「接触走行型」のヘッドスライダ153と磁気ディスク200との関係を表す概念図である。

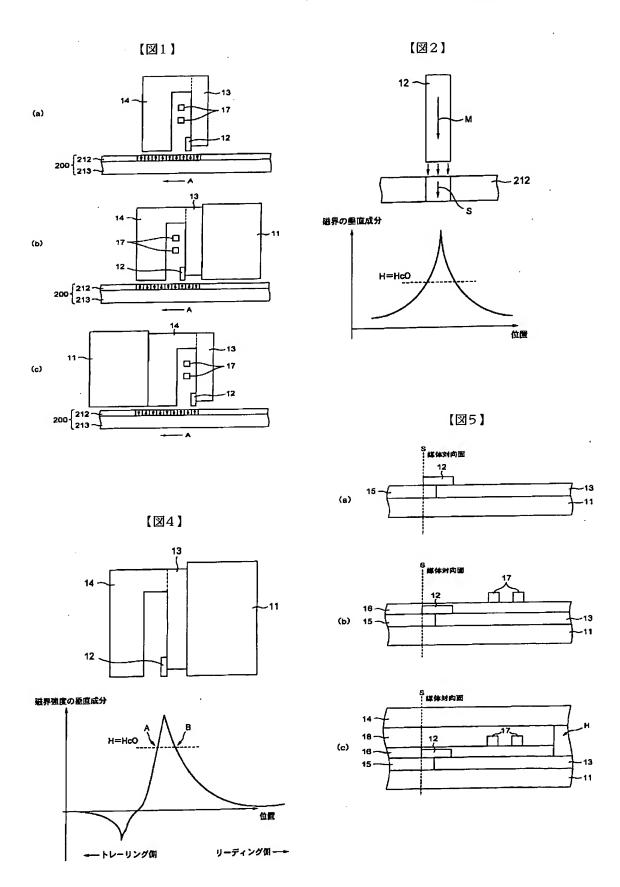
【図13】従来の垂直記録用の磁気ヘッドの断面構造を 表す概念図である。

## 【符号の説明】

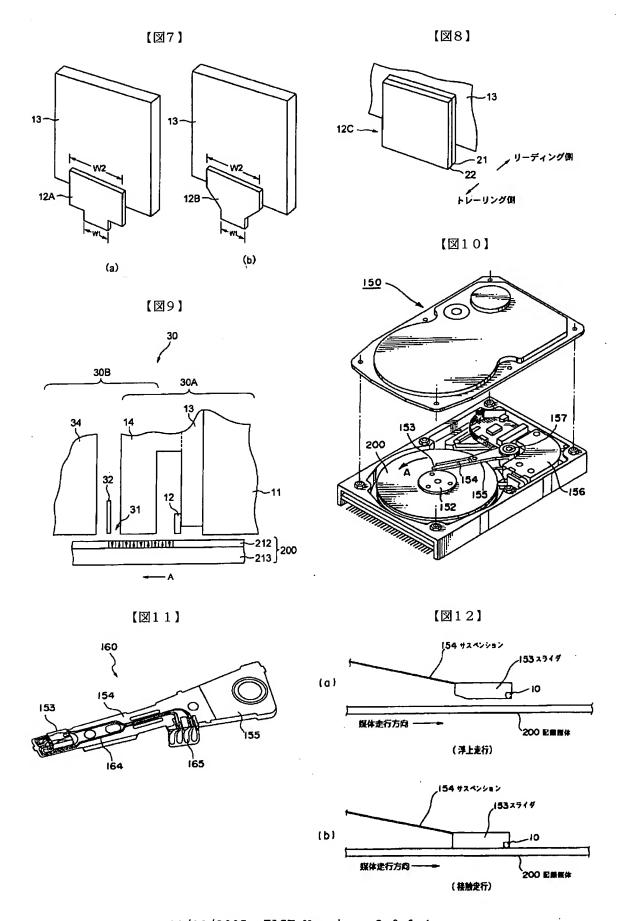
- 10 磁気ヘッド
- 0 10A~10C 磁気ヘッド
  - 11 基板
  - 12、12A~C 主磁極
  - 13 補助磁極
  - 14 磁気ヨーク
  - 15 絶縁膜
  - 16 絶縁膜
  - 17 記録コイル
  - 18 絶縁膜
  - 31 磁気ギャップ
- ) 32 磁界検出素子
  - 34 磁気シールド
  - 150 磁気記録再生装置
  - 152 スピンドル
  - 153 ヘッドスライダ
  - 154 サスペンション
  - 155 アクチュエータアーム
  - 156 ボイスコイルモータ
  - 160 磁気ヘッドアセンブリ
  - 200 垂直磁気記録ディスク
- 0 212 垂直記録層
  - 213 軟磁性層



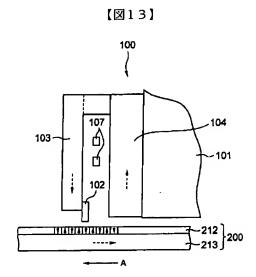




08/22/2005, EAST Version: 2.0.1.4



08/22/2005, EAST Version: 2.0.1.4



フロントページの続き

(72)発明者 大日向 祐 介 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会 社東芝青梅工場内 F ターム(参考) 5D033 AA01 BA12 5D093 AA03 AD01 AE05 BA01 BB01 BB04 BE05 JA08 5D111 AA08 BB01 BB02 BB04